WO 2005/019744 PCT/EP2004/007763

#### Vakuumvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Vakuumvorrichtung, die zur Erzeugung von Vakuum mehrere Kryopumpen aufweist.

Derartige Vakuumvorrichtungen weisen mehrere üblicherweise zueinander parallel geschaltete Kryopumpen auf, die mit einem oder mehreren Vakuumräumen verbunden sind. Ferner weist die Vakuumvorrichtung eine Kompressoreinrichtung auf, mit der das Kältemedium, üblicherweise Helium, komprimiert wird. Das komprimierte Kältemedium wird über Medium-Zuführleitungen zu den Kryopumpen gefördert, expandiert in der Kryopumpe und wird sodann über Medium-Rückführleitungen zur Kompressoreinrichtung zurückgeführt. Ggf. sind hierbei Reinigungseinrichtungen in der Medium-Leitung vorgesehen, um das Medium beispielsweise von Öl oder anderen Verunreinigungen zu reinigen. Hierdurch werden Kontaminationen des Mediums aus den Kryopumpen ferngehalten.

Üblicherweise handelt es sich bei den eingesetzten Kryopumpen um Zweistufen-Kryopumpen, die nach dem Gifford McMahon-Prinzip arbeiten. Innerhalb der Kryopumpe ist üblicherweise je Stufe ein Kolben, ggf. ein gemeinsamer Kolben vorgesehen. Bei jedem Kolbenhub wird Kältemedium transportiert und eine entsprechende Kühlung der beiden Stufen erreicht. Beispielsweise durch Strahlungswärme oder andere Temperatureinflüsse kann eine Erwärmung einzelner Pumpen auftreten. Ferner besteht das Problem, dass auf Grund der höheren Dichte eines Gases mit einer niedrigeren

Temperatur eine kältere Kryopumpe je Hub eine größere Menge Helium verarbeiten kann als eine wärmere Kryopumpe. Dies hat zur Folge, dass die vorhandene Menge an Helium, die auf Grund der Kompressorleistung begrenzt ist, von den kälteren Kryopumpen zu einem größeren Teil verbraucht wird, so dass sich die für die wärmeren Kryopumpen vorhandene Gasmenge verringert. Dies hat wiederum zur Folge, dass das Kühlen zu warmer Kryopumpen relativ lange dauert.

Zur Lösung dieses Problems ist es aus US 5,775,109 bekannt, den Gasfluss zu regulieren. Dies kann dadurch erfolgen, dass die Kryopumpe erwärmt wird, um zu vermeiden, dass diese eine erhöhte Menge an Kältemedium fördert. Ferner kann die Geschwindigkeit des Kolbens verringert oder der Kolben angehalten werden. Dies hat jedoch den Nachteil, dass sich der thermodynamische Wirkungsgrad verschlechtert, da die Kühler auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt sind. Die in dem Helium gespeicherte Kälte wird somit nicht vollständig ausgenutzt.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vakuumvorrichtung mit mehreren Kryopumpen zu schaffen, bei der die Temperatur der Kryopumpe auf einfache Weise und schnell geregelt werden kann.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1.

Die erfindungsgemäße Vakuumvorrichtung weist mehrere mit einem oder mehreren Vakuumräumen verbundene Kryopumpen auf. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um Kryopumpen, die nach dem Gifford McMahon-Prinzip arbeiten und vorzugsweise einen Kühlkopf aufweisen. Mit Hilfe einer über Medium-Zuführleitungen und Medium-Rückführleitungen mit den Kryopumpen verbundenen Kompressoreinrichtung kann in den Kryopumpen Helium in zumindest zwei verschiedenen Druckniveaus bereitgestellt werden. Hierbei kann eine erfindungsgemäße Vakuumvorrichtung insbesondere mehr als fünf,

oder ggf. auch mehr als zehn Kryopumpen aufweisen, die zueinander parallel geschaltet sind. Derartige Systeme weisen sodann eine Kompressoreinrichtung mit mehreren, beispielsweise zwei oder drei Kompressoren, insbesondere Helium-Kompressoren, auf. Dies führt dazu, dass der erforderliche Energiebedarf relativ hoch ist und beispielsweise 10 bis 20 kW beträgt. Ferner weist die Vakuumvorrichtung zumindest eine Einstelleinrichtung auf, die unmittelbar einer Kryopumpe vorgeschaltet, d. h. zugeordnet ist. Mit Hilfe der Einstelleinrichtung kann die der Kryopumpe zugeführte Mediummenge gesteuert werden. Hierzu ist die Einstelleinrichtung mit einer Steuereinrichtung verbunden. Ferner ist eine Temperaturmessvorrichtung vorgesehen, die mit der Kryopumpe verbunden ist und insbesondere Temperaturen beider Stufen misst.

Die erfindungsgemäße Einstelleinrichtung ist in einer Medium-Zuführleitung einer Kryopumpe angeordnet und weist eine in der Medium-Zuführleitung angeordnete Drosseleinrichtung auf. Ferner weist die Einstelleinrichtung eine Verzweigung bzw. einen Drossel-Beipass auf, der die Drosseleinrichtung überbrückt. In der Drossel-Beipassleitung ist ein Ventil angeordnet. Dieses Ventil ist mit Hilfe der Steuereinrichtung steuerbar. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Einstelleinrichtung können somit insbesondere zwei Medium-Zuführzustände zu der Kryopumpe realisiert werden. In einem Zustand ist das in der Beipassleitung angeordnete Ventil geschlossen, so dass Medium nur durch die Drosseleinrichtung hindurch zu der Kryopumpe gelangt. In einer anderen Stellung ist das Ventil vollständig geöffnet, so dass eine maximale Mediummenge durch die Beipassleitung zu der Kryopumpe gelangt. Hierbei kann das Ventil in einer einfachen Ausführungsform als Schaltventil ausgebildet sein, das nur die beiden Zustände vollständig geschlossen oder vollständig offen aufweist.

Mit Hilfe der Steuereinrichtung ist es somit auf einfache Weise möglich, beispielweise einer zu warmen Kryopumpe durch Öffnen des Ventils eine große Menge an Kältemedium zur Verfügung zu stellen. Hierbei kann gleichzeitig durch Schließen oder Geschlossenhalten von Ventilen, die den ausreichend kalten Kryopumpen zugeordnet sind, vermieden werden, dass durch diese eine zu große Menge an Kältemedium abgeführt wird.

Besonders bevorzugt ist es, dass mehreren Kryopumpen eine derartige erfindungsgemäße Einstelleinrichtung zugeordnet ist. Insbesondere ist jeder Kryopumpe der Vakuumvorrichtung eine erfindungsgemäße Einstelleinrichtung zugeordnet. Hierdurch ist es möglich, auf einfache Weise sicherzustellen, dass einer zu warmen Kryopumpe eine ausreichende Menge an Kältemedium dargeboten werden kann, so dass die gewünschte Temperatur der Kryopumpe schnell erreicht werden kann.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der Querschnitt der Drossel-Beipassleitung derart gewählt, dass eine maximale Mediumzufuhr möglich ist. Das in der Beipassleitung vorgesehene Ventil kann derart ausgebildet sein, dass der effektive Querschnitt des Ventils und somit die Medium-Durchflussmenge variiert werden kann. Das in der Beipassleitung angeordnete Ventil weist vorzugsweise einen Querschnittsdurchmesser von mehr als 6 mm auf. Die vorgesehene Düse weist einen Querschnittsdurchmesser von ca. 1 mm auf.

Ebenso ist es möglich, eine Drosseleinrichtung vorzusehen, deren effektive Querschnittsfläche eingestellt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass die Querschnittsfläche der Drosseleinrichtung derart eingestellt werden kann, dass im Standardbetrieb die erforderliche Kältemediummenge durch diese Medium-Zuführleitung zu der Kryopumpe gelangt und das in der Beipassleitung angeordnete Ventil im Standardbetrieb geschlossen sein kann. Hierdurch ist es möglich, einer beispielswelse auf Grund von Wärmestrahlung zu warmen Kryopumpe eine ausreichend große Menge an Kältemedium, insbesondere Helium, zur Verfügung zu stellen. Eine große Menge an Kältemedium ist beispielsweise auch im Startbetrieb erforderlich.

Im Standardbetrieb wird von einer Kryopumpe üblicherweise nur ein Drittel des maximalen Kältemediums benötigt, um die Temperatur in der ersten und zweiten Stufe konstant zu halten. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vakuumvorrichtung ist es somit möglich, die Kapazität der Kompressoreinrichtung zu verringern, da auf Grund der Erfindung bei Spitzenbelastungen an einzelnen Kryopumpen eines Netzwerks ein geringerer Gesamt-Kältemittel-Verbrauch bzw. Kältemittelstrom erforderlich ist. Ebenso ist es möglich, bei Verwendung von Kompressoren gleichbleibender Kapazität mit Hilfe der Erfindung eine Reserve zu schaffen.

Nachfolgend wird die Erfindung an Hand einer bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen näher erläutert:

#### Es zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Prinzipskizze einer erfindungsgemäßen Vakuumvorrichtung und
- Fig. 2 ein schematisches Flussdiagramm zur Steuerung des in der Drossel-Belpassleitung angeordneten Ventils.

Die Vakuumvorrichtung weist mehrere Kryopumpen 10 auf, die mit einem oder mehreren nicht dargestellten Vakuumräumen verbunden sind. Die Kryopumpen 10 sind zueinander parallel angeordnet und über Medium-Zuführleitungen 12 und Medium-Rückführleitungen 14 mit einer zwei Kompressoren 16 aufweisenden Kompressoreinrichtung verbunden.

In den einzelnen Medium-Zuführleitungen 12, die unmittelbar einer Kryopumpe 10 zugeordnet sind, ist jeweils eine Einstelleinrichtung 18 zur Steuerung der der Kryopumpe zugeführten Mediummenge vorgesehen. Die Einstelleinrichtung 18 weist eine Verzweigung der Medium-Zuführleitung 12 in

zwei zueinander parallel verlaufende Leitungen 20, 22 auf. Hierbei ist in der ersten Leitung 20 eine Drosseleinrichtung 24 und in der zweiten Leitung 22 ein Ventil 26 vorgesehen.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die einzelnen Ventile 26 über gestrichelt dargestellte elektrische Leitungen mit einer Steuereinrichtung 28 verbunden. Mit der Steuereinrichtung 28 sind ferner über ebenfalls gestrichelt dargestellte elektrische Leitungen in den Kryopumpen 10 vorgesehene Temperaturmessvorrichtungen verbunden.

Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Drosseleinrichtung 24 nicht variabel, sondern weist einen konstanten Querschnitt auf. Ferner handelt es sich bei dem Ventil 16 um ein Schaltventil, das entweder geschlossen oder geöffnet sein kann. Eine Zwischenstellung weist dieses Ventil nicht auf.

Die der Steuereinrichtung 28 beispielsweise hinterlegte Funktionsweise ist in Fig. 2 dargestellt. Hierbei wird in einem ersten Schritt 30 die Temperatur einer ersten Stufe einer bestimmten Kryopumpe 10 mit einem Zielwert verglichen. Ist die gemessene Temperatur der ersten Stufe höher als der Zielwert, d. h. ist die erste Stufe der Kryopumpe 10 zu warm, ist die Abfrage mit "ja" zu beantworten, so dass in dem Schritt 32 ein Öffnen des zugehörigen Ventils 26 erfolgt.

Übersteigt die Temperatur der ersten Stufe den Zielwert nicht, so erfolgt im nächsten Schritt 34 ein Überprüfen der Temperatur der zweiten Stufe hinsichtlich eines zweiten Zielwertes, der sich von dem im Schritt 30 überprüften ersten Zielwert unterscheidet. Entsprechend dem Schritt 30 erfolgt die Entscheidung "ja" sofern die Temperatur der zweiten Stufe den Zielwert übersteigt, d. h. die zweite Stufe zu warm ist. Dies hat wiederum im Schritt 32 ein Öffnen des Ventils 26 zur Folge.

WO 2005/019744 PCT/EP2004/007763

- 7 -

Ist auch die zweite Stufe kalt genug und übersteigt somit den Zielwert nicht, lautet die Entscheidung "nein" und das Ventil bleibt geschlossen (Schritt 36).

Die vorstehend beschriebene Abfrage der einzelnen Kryopumpen erfolgt in regelmäßigen Abständen. Die Steuerung der Ventile kann insbesondere bei Ventilen, die auch teilweise geöffnet oder geschlossen werden können, noch verfeinert werden. Hierzu werden beispielsweise weitere Zielwerte bzw. Schwellwerte definiert.

#### <u>Patentansprüche</u>

## 1. Vakuumvorrichtung mit

mehreren mit einem oder mehreren Vakuumräumen verbundenen Kryopumpen (10),

einer über Medium-Zuführleitungen (12) und Medium-Rückführleitungen (14) mit den Kryopumpen (10) verbundenen Kompressoreinrichtung (16),

einer zumindest eine der Kryopumpen (10) vorgeschalteten Einstelleinrichtung (18) zur Steuerung der der Kryopumpe (10) zugeführten Mediummenge,

einer mit der Kryopumpe (10) verbundenen Temperaturmessvorrichtung und

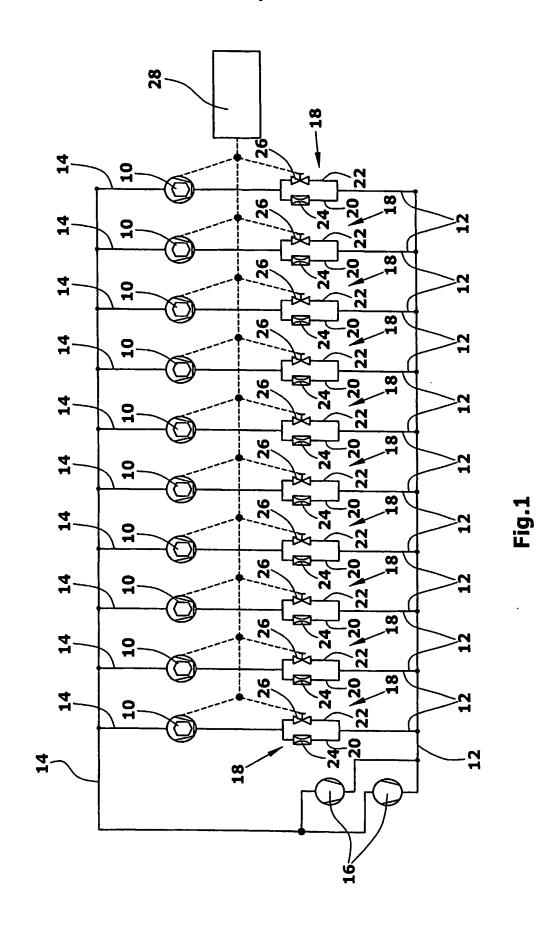
einer mit der Einstelleinrichtung (18) und der Temperaturmessvorrichtung verbundenen Steuereinrichtung (28)

dadurch gekennzeichnet, dass

die Einstelleinrichtung (18) eine in der entsprechenden Medium-Zuführleitung (12) angeordnete Drosseleinrichtung (24) und ein innerhalb einer Drossel-Beipassleitung (22) angeordnetes Ventil (26) aufweist.

2. Vakuumvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der Drossel-Beipassleitung (22) für eine maximale Mediumzufuhr ausgelegt ist.

- 3. Vakuumvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Drosseleinrichtung (24) einen Querschnitt aufweist, der für die für Standardbetrieb erforderliche Mediumzufuhr ausgelegt ist.
- 4. Vakuumvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche der Drosseleinrichtung (24) einstellbar ist.
- 5. Vakuumvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchflussmenge des Ventils (26) einstellbar ist.
- 6. Vakuumvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 5, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Kryopumpe (10) eine Einstelleinrichtung (18) vorgeschaltet ist.



WO 2005/019744 PCT/EP2004/007763

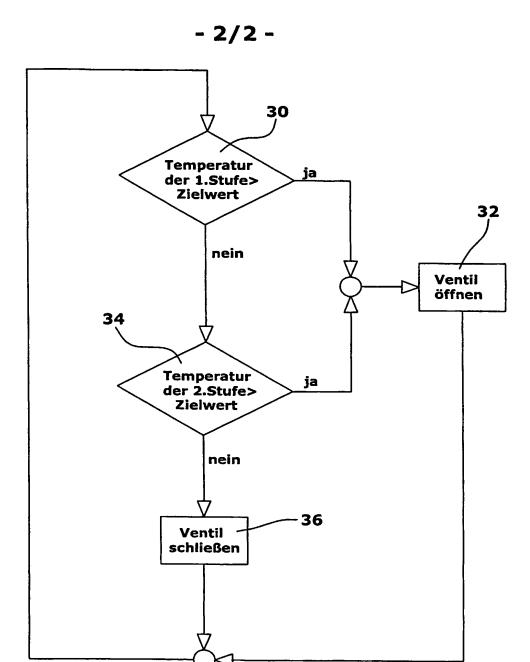


Fig.2

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PC EP 2004/007763

		10721200	7/ 00/ /03
A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER F25B9/14 F25B41/04 F04B37/08	3	
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ion and IPC	
B. FIELDS			
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification F25B F04B	n symbols)	
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields so	earched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used	l)
EPO-In	ternal		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 010 737 A (OKUMURA NOBUO ET AL) 30 April 1991 (1991-04-30) column 2, line 23 - column 3, line 3; figures 1,2		1-6
A	US 5 775 109 A (YAMARTINO STEPHEN AL) 7 July 1998 (1998-07-07) cited in the application column 4, line 45 - line 65; figu	1-6	
Α	US 5 386 708 A (KISHORENATH HURUL AL) 7 February 1995 (1995-02-07) abstract 	I D ET	1-6
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docum consider "E" earlier filling of "L" docum which citatio "O" docum other "P" docum later t	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another claiton or other special reason (as specified)  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed in filing date but later than the priority date claimed in the art.  *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention  *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document published prior to the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention  *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document published prior to the international filing date but invention.  *X* document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention.  *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered n		in the application but nearly underlying the claimed invention of be considered to occument is taken alone claimed invention nventive step when the lore other such docupous to a person skilled
Date of the	actual completion of the International search	Date of mailing of the international se	arch report
<b> </b>	21 October 2004	28/10/2004	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Ritter, C	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No	
PC EP2004/007763	

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5010737	A	30-04-1991	JP JP	2926853 B2 3015677 A	28-07-1999 24-01-1991
US 5775109	Α	07-07-1998	NONE		
US 5386708	Α	07-02-1995	NONE		

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PC 17 EP2004/007763

		1 C 177 E 1 2 0 0 0	4/00//03
A. KLASSIF IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES F25B9/14 F25B41/04 F04B37/08	<b>.</b>	
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	fikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchien IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole F25B F04B	))	
L	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow		
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na terna 1	me der Datenbank und evil. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	**************************************	
Kategorte*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 010 737 A (OKUMURA NOBUO ET 30. April 1991 (1991-04-30) Spalte 2, Zeile 23 - Spalte 3, Ze Abbildungen 1,2	1-6	
A	US 5 775 109 A (YAMARTINO STEPHEN AL) 7. Juli 1998 (1998-07-07) in der Anmeldung erwähnt Spalte 4, Zeile 45 - Zeile 65; Abl	1-6	
A	US 5 386 708 A (KISHORENATH HURUL AL) 7. Februar 1995 (1995-02-07) Zusammenfassung 	I D ET	1-6
Weit entr	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	•
"A" Veröffe aber r "E" älteres Anme "L" Veröffe schei ander soll o ausge "O" Veröffe eine E "P" Veröffe dem I	entlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist. einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie erührt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	T' Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeidung nicht kollidiert, sondern nicht Erfindung zugrundeliegenden Prinzip Theorie angegeben ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedkann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit beruhend bet 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedkann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachman '8.' Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	nt worden ist und mit der ur zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundeliegenden eutung; die beanspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf rachtet werden eutung; die beanspruchte Erfindung jkeit beruhend betrachtet if einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist en Patentfamilie ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche 21. Oktober 2004	Absendedatum des internationalen F	echerchenberichts
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Ritter, C	

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PC - EP2004/007763

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5010737	A	30-04-1991	JP JP	2926853 B2 3015677 A	28-07-1999 24-01-1991
US 5775109	Α	07-07-1998	KEINE		
US 5386708	Α	07-02-1995	KEINE		